(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-294691

(43)公開日 平成6年(1994)10月21日

(51) Int.Cl.⁵

G01L 9/04

識別配号 101

庁内整理番号

7269-2F

FΙ

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数5 FD (全 6 頁)

(21)出願番号

特顏平5-104929

(22)出願日

平成5年(1993)4月8日

(71)出願人 391037467

日本エム・ケー・エス株式会社 東京都杉並区宮前1丁目20番32号

(72) 発明者 鈴木 勲

東京都杉並区宮前1丁目20番32号 日本工

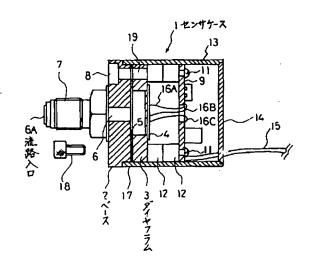
ム・ケー・エス株式会社内

(54)【発明の名称】 正力センサ

(57)【要約】

【目的】 本発明に係る圧力センサは、制作が容易であり、測定精度が高い。

【構成】 本発明に係る圧力センサは、一方が開口し、他方が閉じられた筒状のセンサケース1と、このセンサケース1の前記開口部分に設けられると共に、測定対象の流体の流入路6が形成され、前記センサケース1の蓋となるベース2と、このベース2の前配流入路6から流入する流体の圧力を受ける壁を構成するダイヤフラム3と、このダイヤフラム3に貼着された歪ゲージ素子4と、前記ダイヤフラム3に到来する流体を外部から遮断すべく当該ダイヤフラム3における接合部分をシールする金属リング5とを備えさせて圧力センサを構成した。



5

ヤフラムを用いポリイミドの歪ゲージ素子を貼着し、電 流10mAで行ったものである。この例では、ほとんど 線形性が見られず実用に向かないことが判る。更に、上 記ポリイミドの歪ゲージ索子を本実施例のダイヤフラム に貼着し、電流10mA試験をで行った結果を図12に 示す。この圧力センサでは、圧力の低い範囲で線形性に 乱れが見られ高精度な測定を行い得ないことが判る。

【0017】図8には、本発明に係る実施例の良好な特 性がどの様にして得られるかの原理が示される。ダイヤ 4 は基材がガラス故に、その弾性により、接着材 1 0 を 介して、ダイヤフラム3に追随しながらもポリイミドに 比し独立した歪みを受けるものと考えられる。つまり、 歪ゲージ素子4の基材を歪み特性及び復元特性が線形な 材料とすることにより、ポリイミドに比しダイヤフラム 3が持つ非線形的な歪み特性の影響を必ずしも受けず、 自らの有する線形性ある歪み特性で変位するものと考え られる。この種の材料としては、ガラス以外にセラミッ ク等の絶縁性無機材料を挙げることができる。

【0018】図9本発明の他の実施例に係る圧力センサ 20 の要部が示されている。この例ではペース70とダイヤ フラム71及び指示板72の部分を示し、他は図1、図 2の実施例に等しい。ダイヤフラム71は全体が薄板で あり、〇リングによりシールされる。指示板73は中央 部に穴を有し、ネジ穴74が形成され、このネジ穴に植 設するネジにより、ダイヤフラム71とリングガイド1 7、Oリング5とを締め付け、流路6とダイヤフラム7 1とにより構成される室は金属製のOリング5により外 部とシールされる。係る実施例によっても、図1に示し た実施例と同様の効果を得ることができる。

【0019】この図9の実施例からも明白なように、本 発明に係る圧力センサは、流路を有するベースとダイヤ フラムとを接続し、この接続部分を金属製のリングによ

りシールして構成できる。このため、この基本的な構成 の圧力センサを他の装置、例えば、マスフローチャート コントローラに組み込んで流体の監視制御装置とするこ とができる。

6

[0020]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、ダ イヤフラムにおける接合部分を金属リングによりシール するようにしたので、溶接を要せずに、当該ダイヤフラ ムに到来する流体を外部から遮断するようにできる。つ フラム3が図のように歪むものとすると、歪ゲージ素子 10 まり、溶接によらずダイヤフラムを設けることができる ので、ダイヤフラムの変位部分が歪むことなく簡単な作 業で取り付け可能であり、高精度な測定を可能にする効 果がある。また、溶接部分がないことから錆びる可能性 を低くし、内部が汚れても容易に分解して洗浄すること ができ保守の観点からも優れた効果がある。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の実施例の構成図。
- 【図2】本発明の実施例の要部詳細構成図。
- 【図3】本発明の実施例の要部の平面図。
- 【図4】本発明の実施例の要部の平面図。
- 【図5】本発明の実施例の要部の斜視図。
- 【図6】本発明の実施例の要部の平面図。
- 【図7】本発明の実施例の検出回路の構成図。
- 【図8】本発明の実施例の作用を説明する図。
- 【図9】本発明の他の実施例の要部構成図。
- 【図10】本発明による線形性を示す図。
- 【図11】従来例による線形性を示す図。
- 【図12】従来例による線形性を示す図。 【符号の説明】

1 センサケース

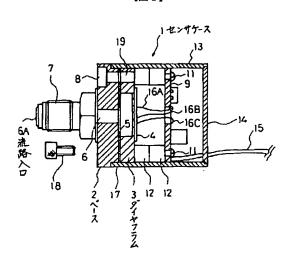
2 ペース 4 歪ゲー

3 ダイヤフラム ジ素子

5 Oリング

6 流路

【図1】



【図3】

.. 12B

[図5]

